JA 0057236 APR 1985

(54) METHOD FOR MEASURING REFLECTION DENSITY IN BIOCHEMICAL **ANALYSIS**

(11) 60-57236 (A)

(43) 3.4.1985 (19) JP

(21) Appl. No. 58-166327

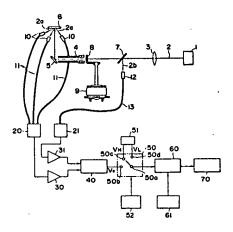
(22) 9.9.1983

(71) KONISHIROKU SHASHIN KOGYO K.K. (72) MASASHI AZUMA(3)

(51) Int. Cl. G01N21/47

PURPOSE: To decrease measuring errors and to provide higher accuracy, reliability and reproducibility by irradiating a ray to the measuring surface of a measuring element and performing multi-point sampling at the same point.

CONSTITUTION: A ray 2 is irradiated to a measuring element 6 and light 2a reflected from the measuring surface is transmitted via a photodetector 10 to a photodetecting element 20 and a part of the ray 2 is transmitted as reference light to a photodetector 21. The respective output signals from the detectors 20 and 21 are respectively subjected to high-voltage conversion 30, 31 and are inputted to a compensating circuit 40 by which the signals are logarithmically converted. The output from the circuit 40 and the output from a circuit 51 for generating a reference voltage are changed over by a switch 50 and are inputted to an A/D converter 60. The converted output is fed to an arithmetic circuit 70 and the correct conversion value for the output from the circuit 40 is calculated. Sampling at the same point of the element 6 is performed many times while a shutter vane 8 is open and the average value thereof is determined. The measuring error by the noise of the element 6 is thus removed.



BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-57236

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)4月3日

G 01 N 21/47

7458-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 生化学分析における反射濃度測定方法

②特 願 昭58-166327

❷出 願 昭58(1983)9月9日

 60 発明者 我 妻 将 士

 60 発明者 中 村 正

 60 発明者 鳴島 恒雄

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

の発明者 勝田 剛 の出願は人 小西六写真工業株式会

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

社

砂代 理 人 弁理士 羽村 行弘

明 細 曹

1.発明の名称

生化学分析における反射機度測定方法 2.特許請求の範囲

測定素子の測定面に測光光線を照射し、その 反射機度を測定するに際し、同一点での多点サ ンプリングを行い、その平均値をとることを特 徴とする生化学分析における反射温度測定方法。

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は測定素子に測光光線を照射し、これより反射する反射光の反射機度を測定することによって液体試料の成分等の分析を行う生化学分析における反射機度測定方法に関するものである。

(従来の技術)

一般に、血液、血清等の液体試料について、 当該液体試料における特定の成分の含有の有無 あるいはその含有量等を知るべき場合が多く、

しかしながら、多数の検体を個々に測定素子に滴下し、反応による色の濃度変化を光学式濃度測定器により測定することは困難かつ面倒であり、従って、最近では複数個の測定素子を同い円上の等配位置に係止したディスクを用い、該ディスクを一定角度づつ回転できる如く設置し、順次測定素子の測定面に所望する波長の測

光光線を照射し、 該測定素子の測定面からの反射光を電気信号に変換して反射線度を測定するようにした生化学分析装置が関発されてきたが、 従来の場合は反射線度の測定を1回のサンプリングにより行っていたため、光学系や電気系の 不安定要素を除去しきれず、測定値の誤差が大きく、測定精度が低く、信頼性、再現性の悪いものであった。

(発明の目的・構成)

この発明は上記の点に鑑み、測定素子の測定面に測光光線を照射し、その反射濃度を測定するに際し、同一点での多点サンプリングを行い、その平均値をとることにより、光学系や電気系の不安定要素例えばセンサーノイズを有効に除去して測定誤差を大幅に削減し、高精度、高相度、高相性、高再現性を実現できる如くした生化学分析における反射濃度測定方法を提供することを目的とする。

(実施例)

次に, この発明を添付図面に示す実施例にも

を電圧値 V ref に変換する電流 - 電圧変換器である. 40は測定素子反射光 2aの光量に対応した

4 0 は測定素子反射光 2 a の光量に対応した 電圧 V mea とレファレンス光 2 b の光量に対応 した電圧 V ref とを差動増幅することにより、 測光光線 2 の光源変動に基づく測定業子反射光 2 a の光量変動を補償する補償回路である. 該 補償回路 4 0 は対数変換器から成り、入力電圧 V mea 、 V ref と出力電圧 V x とは

Vx = Klog (Vref / Vmea) K = 定数なる関係式で衷される.

50はスイッチング回路 50はA/D変換器である.スイッチング回路 50はA/D変換器である.スイッチング回路 50はA/D変換器 60の入力嫡子 50aと.補償回路 200れた基準電圧 VHに設定で前記を生回路 510なる値の基準電圧 VHに設定された嫡子 50 dとを順次切換にようで大口で、このスイッチによって構成され.各嫡子の換入のスイッチによって構成され.各嫡子のグスイッチによって構成され.各域子のグスイッチによって構成され.各域子のグスイッチによって構成され.各域子のグスイッチによって構成され.各域子のグスイッチによって構成され.各域子のグスイッチによって構成され.各域

前記測定素子6の照射点周辺には、照射によって生じた反射光2 aを受光する複数個の受光器10……が配設され、該受光器10……には受光した光を第一受光素子20へ伝送する光ファイバー11……が接続されている。これと同様にファレンス光2bの光路上には受光器12が配入スプロンス光器12には受光器12が配入光を第二受光素子21へ伝送する光ファイバー13が接続されている。なお、前記反射光2 aを受光素子にてダイレクトに受け、光ファイバー11,13を省略するように構成してもよい。

前記第一受光案子20及び第二受光素子21 は素子反射光2a及びレファレンス光2bを各 光量に対応する大きさの電気信号(電流値)に 変換するものであり、フォトダイオード等の光 電素子によって根成されている

3 0 は第一受光素子 2 0 で生じた第一電気信号を電圧値 V mea に変換する電流 - 電圧変換器。 3 1 は第二受光素子 2 1 で生じた第二電気信号 とづいて説明する.

第1図は本発明に係る測定方法を実現するシステムの構成例を示すものである。

図において、1は測光光線2を発する光源である。測光光線2の光路上には測光光線2を築 光させる集光レンズ3、測光光線2の照射径を一定にするための簡形スリット4、測光光線2の光路を変更させるミラー5がそれぞれ設置され、ミラー5によって変更された測光光線2つの光路上には、血液等の試料により反応した測定素子6が配置されている。

さらに、集光レンズ3と簡形スリット4との間には45°に傾斜した透明ガラス7と、シャッター羽8が設置されている、透明ガラス7は測光光線2の光量変動を把握するために測光光線2の一部をレファレンス光として分岐させるものであり、シャッター羽8は測定素子6に対して照射する測光光線2を開閉するためのものであって、ロータリーソレノイド9によって光路上に進退自在となるよう回転駆動される。

*えは選択信号発生器52からの信号によって行われる

前記 A / D 変換器 6 0 は前記スイッチング回路 5 0 の切換えに応じて、補償回路 4 0 の出力 V x 、 基準電圧 V B 、 V L をそれぞれ入力してサンプリングし、各値に対応したデジタル変換値を出力するものである。このサンプリングはサンプリングパルス発生器 6 1 から送出されるパルス信号によって行われ、一回の照射によって複数のサンプリングを指令できるようにしている。

7 0 は基準電圧値 V B 、 V L と前記補償回路 4 0 の出力 V x を A / D 変換器 6 0 に入力して 得られる各変換出力値から、補償回路 4 0 の出 かが正しいデジタル変換値となるように演算する演算回路である、該演算回路 7 0 は A / D 変換器 6 0 における誤差を補正するためのものである、即ち、A / D 変換器 6 0 への入力電圧を V B 、デジタル変換後の出力電圧を V D とする

V D = a V A + b ②
なる関係式が成立する. ここで a , b は経時変化等によって変化する係数である.

従ってA/D変換器 6 0 の入力電圧が Vx . VH . VL である場合のデジタル変換後の出力値 VDx, VDH, VDLは

V Dx = a Vx + b ②

VDH = a V H + b (3)

VDL=aVL+b ④ ス 顔 2 図の 宝ねけごの 壮館を示して

となる。 第2図の実線はこの状態を示している ものである。上記②、 ②、 ④式より係数 a , b を消去し。 V x に関する式をもとめれば

り、 第 2 図の破線はこの計算の結果を示しているものである。

前記デジタル変換値はシャッター羽8を関放中、多数回求められ、演算回路70でその平均値を測定値として表示するようにしている。これにより受光素子のノイズ(サーマルノイズ及びジョンソンノイズ)等による影響で測定値がバラツクことを除去し、測定精度を向上させるようにしている。

以上のシステム構成を参照して。この発明に 係る生化学分析における反射機度測定方法を説 明すると。

まず、シャッター羽8にて測光光線2の光路 を遮断した状態で光源1を点灯する。

次に、測定素子.6 を照射位置にセットしたときの信号によりロータリーソレノイド9を駆動し、シャッター羽8を光路から退去させ、測光光線2を測定素子.6 に照射させる。この測定素子.6 からの反射光2 a は受光器 1 0 ……で受光され、光ファイバー11……を介して第一受光素子

20 へ伝送される. 一方. 測光光線2の一部はレファレンス光として透明ガラス7で分岐されて受光器12より光ファイバー13を介して第二受光素子21へ伝送される.

第一受光素子20は反射光2aの光量に対応した第一電気信号を出力し、第二受光素子21はレファレンス光2bに対応した第二電気信号を出力する。この第一、第二電気信号は電流一電圧変換器30、31によって、それぞれ電圧Vmea、Vrefに変換される。

電圧変換された信号 V mea , V ref は対数変換器からなる補償回路 4 0 に入力されて対数変換され、その結果、補償回路 4 0 は

Vx = Klog (Vref / Vmea) なる出力Vx を生じる.

この式から明らかな如く、測定業子6に照射する測光光線2が変動しても、測光光線2の一部を分岐して得たレファレンス光も同一割合で変動するため、Vref / Vmea によって相段され、出力Vx は液体試料の違いに基づく反射波

特開昭60-57236(4)

度の差異を要因として変化するだけであり、緊 射光の光量変動による誤差を除去することがで

しかして、補償回路 4 0 からの出力 Vx 及び 基準電圧発生回路 5 1 からの電圧 V H , V L は スイッチング回路50のスイッチの切換えに応 じて選択的にA/D変換器60に入力され、該 A/D変換器60はデジタル変換し、その変換 値を演算回路70に伝送する。このA/D変換 器 6 0 の変換値には A / D変換器自身による誤 **楚が含まれているため、演算回路70は前記®** 式、即ち、 $V = \frac{(Y||-VL)}{(V||-V||L)}$ ・ (V D = V D L) +VL で示される演算を行い、補償回路 40 の出 カVx に対する正しいデジタル変換値を算出す გ. "

がくして得られた変換値Vx は測光光線の光 量変動に基づく誤差及びA/D変換器 60によ る観燈を含むことなく、測定業子6試薬に反応 した成分に応じて変化する関数となる.

そして、前記シャッター羽8を開放した状態 🗀

にて上記測定素子6の同一点でのサンプリング を多数囲行い,それの平均値を求めて受光素子 のノイズによる測定棋差を除去する.

なお,上記実施例において,演算回路 7 0 . 選択信号発生回路 5 2, サンプリングパルス発 生器 6 1 等における動作はマイクロコンピュー 夕によって行わせることもできる。 (発明の効果)

この発明は以上の如く、測定素子の測定面に 測光光線を照射し、その反射濃度を測定するに 際し、同一点での多点サンプリングを行い、そ の平均値をとることを特徴としているから、そ の測定値がセンサーノイズ等による影響がなく、 従って、システム全体としての測定誤差を大幅 に削減した高精度の測定値が得られ、信頼性、 再現性が格段に向上するという優れた効果を奏 するものである.

4.図面の簡単な説明

図はこの発明の実施例を示し、第1図はシス テムの構成を示すプロック図、第2図はデジタ

ル変換後の値と、補正後の値を示すグラフであ る.

1 ----光源

2 ·····光 束

3 ----・集光レンズ

4……簡形スリット

`5….反射ミラー

6 …测定素子

7……透明ガラス

8……シャッター羽

9……ロータリーソレノイド 10,12 ……受光器 11,13 ----光ファイバー

20.21 …… 受光素子

30,31 ……電流-電圧変換器 40……補償回路

50……スイッチング回路

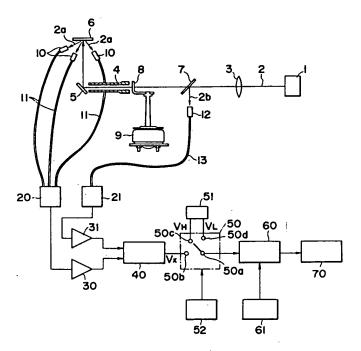
60·····A / D 変換器

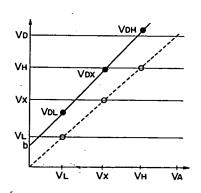
7 0 ---- 演算回路

特許出願人

小西六写真工業株式会社

代理人 弁理士





-229-

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
D BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☑ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
·

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.